

# 2013 印刷・情報記録・表示研究会基礎講座

## 「基礎から学ぶ有機エレクトロニクス材料」

<趣旨>印刷・情報記録・表示研究会では、印刷技術のエレクトロニクス応用の広がりを踏まえ、関連技術にかかわる研究者や技術者、特に若手社員の方々、あるいは、有機エレクトロニクスに関心をもつ本学会員の方々に、有機エレクトロニクス材料について基礎から学ぶために勉強会を年 1 回企画し、これまで好評を得てまいりました。

今年も、有機エレクトロニクス材料を中心に、その特性評価、有機電子デバイスの製造プロセス技術まで枠を広げた内容の基礎講座を開催することにいたしました。これまでと同様に、この勉強会では一線で活躍される先生方を講師にお願いして、化学系の方や本分野を専門としない方を念頭において、十分に時間をとって基礎から分かりやすく講義をしていただきます。この勉強会への参加を通じて、専門家でない方でも有機エレクトロニクスに用いられる材料がその基礎から分かるようになることを目標としています。

有機エレクトロニクス関連の勉強を始めた方、専門ではないが新しい分野として基礎を勉強したいと思っている方、あるいは、既に学んだ知識をもう一度、全体を通して整理をしたいと思っている方に良い機会になるものと思います。

この「基礎講座」は本研究会に所属しておられない方でも参加いただけます。是非この機会を利用して、有機エレクトロニクス材料に関する基礎を身につけていただければ幸いです。奮ってご参加下さいませよう、ご案内申し上げます。また、講座終了後には、講師の方々との名刺交換会を予定しております。人脈構築にもお役立てください

- 主催** 高分子学会 印刷・情報記録・表示研究会  
**協賛** 予定)日本化学会 紙パルプ技術協会 日本印刷学会 日本木材学会 日本写真学会 色材協会 画像電子学会 日本画像学会  
**日時** 12月17日(火) 10:00~18:00  
**会場** (独)産業技術総合研究所 臨海副都心センター本館4階 会議室1  
(東京都江東区青海 2-3-26 TEL:03-3599-8001)  
**交通** 新交通ゆりかもめ「船の科学館駅」「テレコムセンター駅」下車 徒歩4分

### プログラム

- <10:00~12:30>  
1. 基礎から学ぶ有機半導体材料・有機導電材料 (東工大像情報) 半那 純一  
<13:30~14:30>  
2. 基礎から学ぶ有機絶縁材料 (東大院理工) 岩本 光正  
<14:30~15:30>  
3. 基礎から学ぶ有機デバイス用材料の評価技術 (産総研) 近松 真之  
<15:40~16:40>  
4. 基礎から学ぶインク化技術 (千葉大院工) 大坪 泰文  
<16:40~17:40>  
5. 基礎から学ぶウェット成膜技術 (産総研) 牛島 洋史  
<17:40~18:00>  
6. 名刺交換会

### 参加要領

- 1) 定員 100名
- 2) 参加費 ①企業 13,650円 ②大学・官公庁 5,250円 ③学生 2,100円  
④名誉・終身・フェロー・ゴールド・シニア会員 2,100円  
(印刷・情報記録・表示研究会メンバー a) 企業 10,500円 b) 大学・官公庁 4,200円)
- 3) 申込方法 高分子学会ホームページ (<http://www.spsj.or.jp/entry/>) からお申込みください。  
参加証、請求書(希望者のみ)を送付いたします。  
参加費は、12月末日までにお振込みをお願いいたします。
- 4) 振込先 銀行振込<三菱東京UFJ銀行 銀座支店(普通) 1126232 名義 高分子学会>  
郵便振替<00110-6-111688 名義 高分子学会>
- 6) その他 演題・講演者は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

**問合せ先** 〒104-0042 東京都中央区入船3-10-9 新富町ビル  
高分子学会 2013印刷・情報記録・表示研究会シンポジウム係  
TEL 03-5540-3770 FAX 03-5540-3737

行事参加申込 QR コード  
<http://www.spsj.or.jp/entry/>

